MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP11142864

Publication date:

1999-05-28

Inventor(s):

GOTO TAKASHI;; SUMIDA SHIROU

Applicant(s):

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

Requested Patent:

☐ JP11142864

Application

JP19970304786 19971107

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device manufacturing method capable of solving a problem of disturbing orientation around an uncured seal material by sufficietly curing a seal material on a part hidden by a signal wiring electrode.

SOLUTION: An ultraviolet curing type seal material 3 is coincidently stuck to a black matrix 7 between a color filter substrate 1 forming the black matrix 7 on its circumference and a TFT array substrate 2 forming a signal wiring electrode, and in the case of curing the material 3 by irradiating the material 3 with ultraviolet rays 16 from the side of the substrate 2, ultraviolet rays 16 are applied to the material 3 through a prism sheet 8 for diffusing and outputting incident ultraviolet rays 16 so as to apply the ultraviolet rays 16 also to a seal material 3 on a part hidden by the signal wiring electrode to cure the material 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

G0 2 F 1/1039

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開學句

特開平11-142864

(42)公開日 平式11年(1999) 5月23日

(51) int.CL*

式に記号

505

P! G 0 2 F i/1339

505

審査請求 未請求 済水環の数2 OL (全 6 頁)

(21)出頭番号 特頭平9~304786 (71)出題人 000005821 心下電器國來株式会社 平成9年(1997)11月7日 (二)出篇日 大阪府門其市六字門真1006番地 (T2) 発明者 徒**亜** 芒 大阪府門真市大学門其1006委地 沿下電器 **夏类株式会社内**

(元)発明者 会田 法男 大阪府門庄市大学門直1006季选 港下電器 **亚去株式会社内**

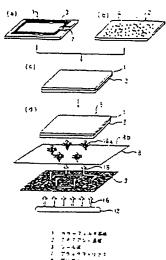
(74)代理人 弁理士 桑本 義弘

(54) [発明の名称] 液昌芸示装置の製造方法

(37)【要約】

【課題】 信号配線常道で隠れた部分のシール符も十分 に硬化させて、未提化のシール材の周辺の配向を乱す間 超毛解消する液晶表示装置の製造方法を提供することを 目的とする。

【解決手段】 周囲にブラックマトリクスでを設けた力 ラーフィルタ芸板1と信号配線電極を設けたTFでアレ イ芸板2との間に紫外線硬化型シール計3をブラックマ トリクスでに位置するようにして貼り合わせて、TET アレイ芸版2の側からシール探3に禁外線16を照針し て硬化するに限し、入計した常外級16を拡放させて出 カナるプリズムシート3を介して紫外線16をシール材 3に掲封して、信号配線電節で延れた部分のシール材3 にも禁外級1分を超離して硬化させるものである。



【行けは次の奇里】

【語本項 [] 周囲に選光部を設けた第1の弓節音板と 往号記規章指を設けた第2の章指蓋板との間に禁外規提 化型シール材を顔記退光部に位置するようにして貼り合 わせて、第二の電腦基板の側から前記シール材に開外機 を目むしてほ化するに限し

人射した紫外線を拡放させて出力するフェルクを行って **始外線をシール材に開酵して、前記清号配線角距で隠れ** た部分のシール対にも関外は下記計して硬化させる液晶 表示真菌の製造方法。

(語本項2) 周囲に進光部を設けた第1の電距等級と 信号記提写塔を設けた第2の写透盖板との間に開外提達 化型シール材を前記退光部に位置するようにするととも に前記シール付に囲まれた部分内に収益を満下して第1 および第2の韓極美坂を貼り合わせて、第2の韓極美坂 の側から前記シール材に繋外線を照相して硬化するに限

入輔した端外線を拡放させて出力するフィルタを介して 学外線をシール社に照射して、前記信号配規常距で隠れ た部分のシール対にも崇外線を照射して理化させる液晶。20 赤硬化のシール対 3 5 の周辺の配向を乱すという問題が 表示装置の製造方法。

(発明の詳細な説明)

[1000]

(発明の届する技術分野) 本発明は、禁外根硬化型シー ルオを用いた液晶表示特定の製造方法に関するものであ

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置は、図りに示すよう に、製造工程に従って製造される。図7(a)に示すよ うに、カラーフィルタ芸板(の上の周囲には、遮光部と 30 してのブラックマトリクス?が設けられている。

(3)0(13) 請外接硬化型シール材3モシール印刷また はディスペンサにより、ブラックマトリクステの上に位 量するように形成する。 図7 (n) に示すように、対向 するTETアレイ番板2の上に直径4~6 μ inの球状の 樹脂で形成したスペーサ4を100~200個/min* の逆度で数市する。

【0004】図7(c)に示すように、カラーフェルタ 姜板(とて日でアレイ基板2とを位置合わせして、南差 仮を貼り合わす。貼り合わせた両差板のシール付3の部 40 分の新国には、図3に示すように、TFTアレイ亜級2 の上に信号配筒電腦6が存在している。

【0005!TFTアレイ芒板2の側から見たシール材 3の周辺部分には、図3に示すように、玻璃10~30 nm、規間スペース 1 0~3 0 nmを有する信号記憶含 短うがシール付3の部分に掛かっている。

【0006!カラーフェルタ番返しから見たシール材3 の周辺部分は、図1.0に示すように、ブラックでトリク スでに従われている。このため常外常硬化型シール図3 への禁外投() るの避難は、四7() は、に示すように、T、勾、心神に囲まれた部分内に浸品を満下して第193よび第2

ミモアレイ基板での側から行なり、

【ロロロブ】具体的には、TFTアレイ基板でに形成さ れた『FTのスイッチング特性が学外線』もの解析によ って悪化する等の影響を防ぐために、禁外級しみをシー ル付3の部分のみに照射するような形状のマスクタを下 FTアレイ英俊2の湖に当てた状態で、シールは3に1 ① 0.0 ~ 3.0 0 0 m 1 の結外線 1.6 を規制しシールは3 を硬化させて、液晶セル5を作製する。この液晶セル5 に活品を注入して液晶表示装置を作製する。

[00003]

【発明が解決しようとする課題】 しかしたから前記のよ うに作製した液晶セルらでは、図1(に示すように、シ ール付3は端外線16が超射された部分では硬化したシ ール付3aとならが、健号配接着揺らで揺れて禁外線! 6が照射されない部分では未硬化のシール材3分のまま ておる.

【0009】この状態で設晶セル5に設晶を注入して液 晶表示装置を作製すると、未硬化のシール材3方が液晶 と度するため、シール材成分の一部が液晶に築みだし、 ъъ.

【0010】本発明は、信号配被常節で超れた部分のシ ール材にも関外線を照射して現化させて、未現化のシー ル谷の周辺の配向を乱す問題を解消する液晶表示疾煙の 製造方法を提供することを目的とする。

(00111

【課題を解決するための手段】本発明は、入封した業外 段モ拡致させて出力するフィルタを介して禁外線をシー ル社に超掛して、前記信号配線電話で強れた部分のシー ル対にも紫外線を凝射して硬化させるようにしたもので カゔ.

【0012】本発明によると、信号記憶者通で隠れた部 分のシール材にも常外規を照射して硬化させて、未硬化 のシール材の周辺の配向を乱ず問題を解析することがで ðъ.

[0013]

【発明の実施の形態】詩求項1に記載の液晶表示無定の 製造方法は、周囲に選光部を設けた第1の常接差板と信 号記算者送を設けた第2の電送差板との間に端外資硬化 型シール材を解記述光部に位置するようにして貼り合わ でて、第2の電極器板の側から前距シール材に禁外線を 超精して硬化するに凝し、入封した紫外線を拡致させて 出力するフェルタを介して禁外機をシール材に照射し て、前記信号配貨管医で使れた部分のシール材にも挙外 線を駆射して硬化させるものである。

【0014】請求項目に記載の減晶表示装置の製造方法 は、周囲に進光部を設けた第1の脅極書板と信号記録者 医を致けた第2の高極基板との間に関外機便化型シール 阿毛丽記述光部に位置するようにするとともに前記シー

の電便基板を貼り合わせて、第2の電便基板の側から前 記シール財に禁外線を超射して硬化するに限し、入封し た禁外級を拡致させて出力するフェルタを介して開外機 をシール材に照射して、耐記信号配体電腦で隠れた部分 のシール材にも禁外機を眼射して逆化させるものであ

(00) [5]以下、本発明の液晶表示短距の製造方法を 具体的な英胞の形態に基づいて説明する。

(冥神の形態!) 本実施の形態1の混晶表示装置は、図 1に示すように 製造工程に従って製造される。

【0016】図1(a)に示すように、カラーフィルク 芸板もの上の周囲には、遮光部としてのブラックでトリ クスでが設けられている。紫外根硬化型シール付3をシ ール部制またはディスペンサにより、このブラックでト リクスでの上に位置するように形成する。

【0017】図1(b) に示すように、対向するTFT アレイ基板2の上に直径4~6 umの球状の脊髓で形成 したスペーサ4を100~200個/min*の空間で放 南する。

【0013】このようにして形成された一対のガラス番 20 板であるカラーフィルク菩抜しとTFTアレイ菩抜Cと を位置合わせして、図1 (c)に示すように、両等校を 貼り合わす。

【0019】貼り合わせた戸基板のシール材3の部分の 新面には、図8に示すように、TFTアレイ美坂2の上 に潜导配接着部分が存在している。TFTアレイ等級2 の側から見たシール材3の部分には、図9に示すよう に、線幅10~30gm、線筒スペース10~30gm を育する信号配は高速6がシール材3の部分に掛かって 4.5

【0020】カラーフィルタ基板 [から見たシール材3 の部分は、図10に示すように、ブラックマトリクスで に関われている。このためシール材3への常外線16の 超射は、図1 (d) に赤すように、TFTアレイ番板2 の側から行なう。

【0021】シール材3の部分のみに着外級16を預計 させる形状のマスクタとボドでアレイ電板2とそ位置台 せし 入封した禁外級16を拡放させて出力するフィル **うとしてのプリズムシート3をマスク9とTFTアレイ** 基版2との間に挿入して第外級16を照射する。

【0022】先ず、このブリズムシート3の構造とその 原理を図さる図はに基づいて説明する。図さに示すよう にプリズムシート3は、凹凸面3aと平坦面35とを育 すらものである。このブリズムシート8は、 耐えば、 P Eで対質で形成されたものであり、PET表面にUV境 化性アプリル樹脂を受流し、UVを観射し凹凸面さるを 形成させたものである。

【0023】図3に示すように、拡致した場外線Aがフ リズムシート8の平地面85を通過して凹凸面8ヵから 出力されると、プリズムシート3に対して垂直方向の学。55、【0033】貼り合わせた戸番坂のシールは3の部分の

外線Bとなる。

(000年) 反対に、図4に示すように、アリズムシー トルに対して重直方向の特外接目がプリズムシート3の 四凸面3gを通過して平均面3ヵから出力されると、地 教した学科技者となる。

【0005] そこで、本葉地の形態しでは、紫外はラン ブー2からの特外親16を拡放させるために、国中に示 したように、プリズムシート3の平坦面3ヵをTFTア レイ毎頃2に向けてセットする。

10 【0008】この状態でマスクタの側より、紫外線テン ブ12からの禁外級16モ禁外級硬化型シール社会に無 封する。マスク9を介してプリズムシート3に対して垂 直方向に進む勢外級16は、図うに示すように、プリズ ムシート3により拡致して禁外級16aとなって出力さ れるので、機構 10~30 mm、機関スペース 10~3 O mailを有する信号配線電面6のかげに延れた部分のシ ール計3にも禁外線1.6が聴射されて、シール計3の全 体を硬化させることができ、この液晶セルうに液晶を圧 入して液晶表示袋置を作製する。

- 【0027】このように、プリズムシート3を介して液 晶セル方のシール材3に禁外線を照射することにより、 信号記録常径6のかげに隠れた部分のシール材3を十分 に硬化させることができ、この液晶セル5に液晶を注入。 した場合ではシール材成分の液晶への築み出しが無く、 シール付3の周辺の配向乱れのない、液晶表示装置を得る ことができる.

【0023】(真脏の形態2)本実施の形態2の液晶表 示兵室は、図6に示すように、製造工程に従って製造さ ns.

- 【0029】四6(x)に示すように、配向技を登市し 表面処理を覚したカラーフィルク基板もの上の周回に は、選先部としてのブラックマトリクス子が設けられて いる、紫外接頭化型シール計3をスクリーン印刷または ディスペンサにより、このブラックマトリクス?の上に 位置するように形成する。

【0030】四8(h)に示すように、シールH3で囲 まれたカラーフィルク芸板(の上の領域に液晶)」を液 畠阖下用シリンジ14により消下する。消下する液晶量 は、カラーフェルタ基板(とTETアレイ基板2とを貼 40 り合わせて形成される液晶セル内に注入するのに必要な 量とする。

(0031)図6(と)に示すように 配向線を発売し 表面処理を充した下言下アレイ基板2には、直径4~6 umのスペーテキを100~200個/inini の密度で

【0032】このようにしてできた一句のガラス書版で あるカラーフェルク美坂!とTFTアレイ基板2とを位 混合わせり、図る(d)に示すように 両番板毛其空中 て貼り合わす。

断面には、図8に示すように、TFTアシマ番板2の上 に信号配復電配らが存在している。TETアンイ書版2 から見たシール計3の部分は、図9に示すように、接幅 10~30μm、規間スペース10~30μmを有する は今配投常揺らがシール計3の部分に労かっている。

【0034】カラーファルタ番板上から気だシール杆3 の部分は、個10に示すように、ブラックマトリンスで に関われている。このたカ禁外接硬化型シールは3への 学外頃16の簡射は、図6 (e) に示すように TFT アレイ基板2の側から行なう。

(0035)にの紫外線の照射の場合も実施の形態1の 場合と同じプリズムシート3を使用する。このようにし て、収品の海下工会によって液晶表示統置を製造する場 台であっても、プリズムシート3を介してシール付3に 性外線を超計することにより、 健号配換電腦6のかけに 題れた部分のシール材3にも増外機13を照射して硬化 させることができ、シール対成分の設晶への築み出しが 美く、シール計3の周辺の配向乱れのない液晶表示装置 を得ることができる。

(0036) なお、上記の各実施の形態では、入射した 20 **端外線16を拡設させて出力するフィルタとしてプリズ** エンート3を用いたが、液晶モジュールのバックライト システムに用いられている拡放シートとした場合であっ ても、同様の効果が得られ、さらに、TFTアレイ美坂 2とマスク3との間にフィルタを設けて特外級16を競 封しているが、マスクタと禁外援ランプ12との間にフ マルタを設けて開外級16を照射する場合であっても、 同様の効果を育する。

[0037]

【発明の効果】以上のように本発明の液晶表示模型の製 30 造方法によれば、入封した無外線を拡散させて出力する フィルグを介して無外線をシール杯に照射させることに より、信号配領驾逐で貶れた部分のシール材にも特外援 を照射して硬化させることができ、この液晶セルに液晶 を注入した場合ではシール対成分の液晶への染み出しが 無く、シール対周辺の配向乱れのない液晶表示疾患を得 ることができる.

【図画の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における液晶表示質量の

其造工提図

*【四2】同漢湖の形窓1のブリズムシートの断面図

【図3】同実知の形態1のプリズムシートの関外機の拡 教を示す図

【四4】 同葉地の形態上のアリズムシートの能外側の拡 数を示す図

【図5】周亮地の形況1の液晶セルに特外接を照射した ときのシールはの部分の紙面図

【国方】本発明の実施の形態での液晶系示装置の製造工 吳西

(四十)従来の液晶表示疾患の製造工程図

【図8】貼り合わせた再善板のシール社の部分の新菌図

【図9】TFTアレイ基板から見たシール材周辺部分を

【図 1 0 】カラーフェルタ帯収から見たシール対風辺部 分を示す図

【図11】従来の液晶セルに紫外根を照射したときのシ ール対部分の新面図

【符号の説明】

カラーフィルク番板

2 TFTアレイ芸坂

3 シール社

3a 現化したシール材

35 未提化のシール材

5 液晶セル

信号配换司径

ブラックマトリクス

プリズムシート

З з **ල**උක

平坦面 3 5

9 マスク

液晶表示装度 1.0

7.5 1 1

12 学外線ランプ

液晶を充填する領域

1 4 液晶調下用シリンジ

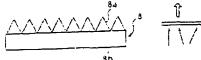
1.5 外部核抗维于

13 学外科

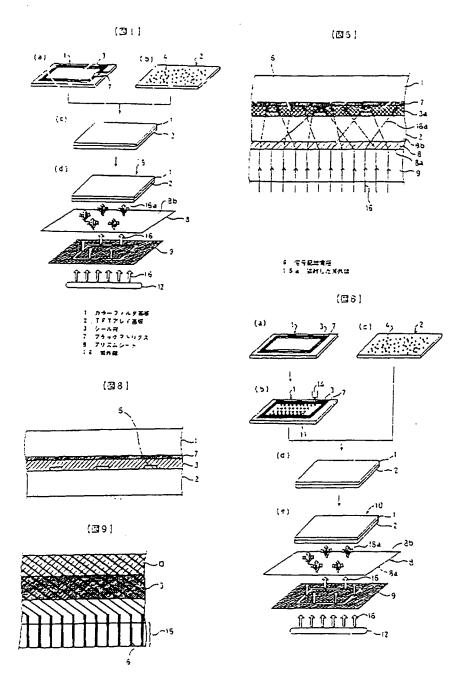
15a 拡散した紫外線

(⊠3!

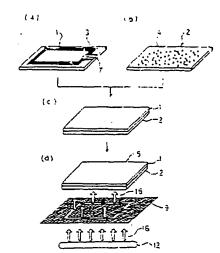
[图4]



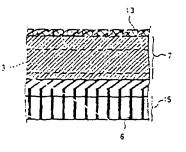
(國2)







(B)(0)



(211)

